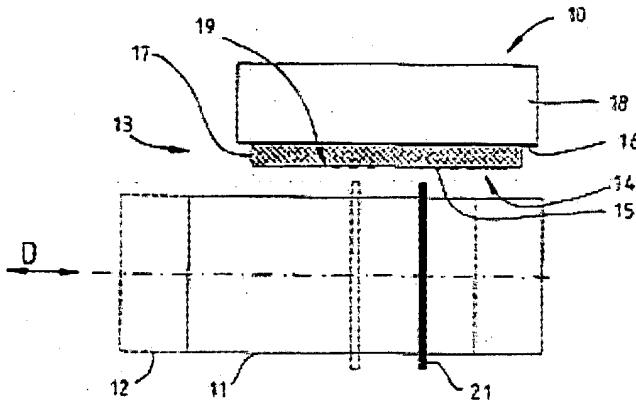


**Device for contactless measurement of a displacement path, especially for the detection of position and movement****Publication number:** DE20011223U**Publication date:** 2000-10-05**Inventor:****Applicant:** KINDLER ULRICH (DE)**Classification:****- International:** *G01D5/20; G01B7/00; G01B7/02; G01D5/22; G01B7/00; G01B7/02; G01D5/12;* (IPC1-7): G01B7/02; G01B7/14; G01D5/242**- european:** G01B7/00C; G01B7/02B; G01D5/22B1; G01D5/22B2**Application number:** DE20002011223U 20000626**Priority number(s):** DE20002011223U 20000626**Also published as:** WO0201159 (A1)  
US6853183 (B2)  
US2003151402 (A1)  
EP1295089 (A0)  
EP1295089 (B1)[Report a data error here](#)

Abstract not available for DE20011223U

Abstract of corresponding document: **US2003151402**

The invention relates to a device (10) for contactless measurement of a displacement path, especially for the detection of position and movement, comprising a sensor electronics system for the provision of an alternating current and the evaluation of alterations therein, in addition to an inductive sensor (13) comprising at least one flat coil (15), whereby each coil (15) is configured with a helicoidal conductor (22) disposed on a plane and one of the two flat surfaces (19) thereof forms a measuring surface (14) which variously covers a measuring object (11), arranged at a distance, according to the movement thereof parallel to the measuring surface (14).

Data supplied from the *esp@cenet*database - Worldwide

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**



⑯ BUNDESREPUBLIK

DEUTSCHLAND



DEUTSCHES  
PATENT- UND  
MARKENAMT

# Gebrauchsmusterschrift

⑯ DE 200 11 223 U 1

⑯ Int. Cl. 7:

G 01 B 7/02

G 01 B 7/14

G 01 D 5/242

DE 200 11 223 U 1

⑯ Aktenzeichen: 200 11 223.6  
⑯ Anmeldetag: 26. 6. 2000  
⑯ Eintragungstag: 5. 10. 2000  
⑯ Bekanntmachung im Patentblatt: 9. 11. 2000

⑯ Inhaber:

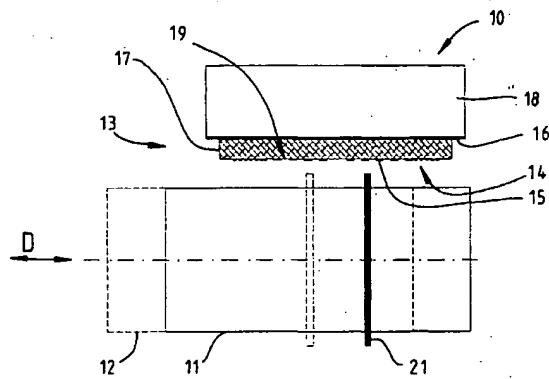
Kindler, Ulrich, Prof. Dr.-Ing., 22143 Hamburg, DE

⑯ Vertreter:

Kunze, K., Dipl.-Ing. Dr.-Ing., Pat.-Anw., 21680 Stade

⑯ Vorrichtung zur berührungslosen Wegmessung, insbesondere zur Stellungs- und Bewegungserfassung

⑯ Vorrichtung zur berührungslosen Wegmessung, insbesondere für Stellungs- und Bewegungserfassungen, mit einer Sensorelektronik zur Bereitstellung eines Wechselstromes und Auswertung dessen Änderungen und einem induktiven Sensor mit mindestens einer Spule, dadurch gekennzeichnet, daß jede Spule (15) mit in einer Ebene schneckenförmig angeordnetem Leiter (22) ausgebildet ist und eine von dessen zwei ebenen Oberflächen eine Messfläche (14) bildet, die ein in Abstand angeordnete Messobjekt (11) abhängig von dessen Bewegung parallel zur Messfläche (14) unterschiedlich bedeckt.



DE 200 11 223 U 1

## B E S C H R E I B U N G

Vorrichtung zur berührungslosen Wegmessung,

5 insbesondere zur Stellungs- und Bewegungserfassung

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur berührungslosen Wegmessung, insbesondere für Stellungs- und Bewegungserfassungen, mit einer Sensorelektronik

10 zur Bereitstellung eines Wechselstromes und Auswertung dessen Änderungen und einem induktiven Sensor mit mindestens einer Spule.

Ähnliche Vorrichtungen, jedoch im Gegensatz zur anmeldungsgemäßen Wegmessung, zur Abstandsmessung sind vielfältig bekannt.

So z. B. aus der DE 196 42 699 A1, die ein Verfahren und Vorrichtung zur berührungslosen Abstandsmessung betrifft, bei der eine Zylinderspule in einem Messkopf angeordnet ist und sich die Stirnfläche des Messkopfes zum Messen in einem geringen Abstand zum Messobjekt, z. B. einer Turbinenwelle, befindet.

25 Bei derartigen Wirbelstromsensoren wird das aus dem Sensor austretende Magnetfeld in Abhängigkeit vom Abstand zu dem zu messenden Objekt, nachfolgend auch Messobjekt oder Messkörper mit Bedämpfungsfahne, Messbund, Target o. dgl. genannt, bedämpft. D.h., die Bedämpfung ist proportional zum Abstand des Messobjektes zur Spule, so dass eine Bewegung in Richtung der Spulenachse oder Längsachse erfasst werden kann. Um z. B. die radialen Schwingungen einer Turbinenwelle zu erfassen, kann der Welle radial ein entsprechender

DE 200 11223 U1

26.06.00

2

induktiver Sensor mit entsprechend ausgerichteter Längsachse zugeordnet werden. Aufgrund physikalischer Abhängigkeiten resultieren bei vorgegebenen Spulen-durchmessern und vertretbaren Messbereichen, im Stand 5 der Technik ist dies der Abstand zwischen Spulenstirn-fläche und Messobjekt, erhebliche Größenanforderungen an das Messobjekt selbst. Eine axiale Änderung der Tur-binenwelle ist damit zwar auch erfassbar, in dem ein 10 entsprechender Sensor mit seiner Längsachse in axialer Richtung der Wellenstirnfläche zugeordnet wird. Jedoch auch hier gilt die vorstehende Abhängigkeit, so dass für einen erforderlichen Messbereich, im Stand der 15 Technik ist dies der Abstand, erhebliche Abmessungen der Gegenstände erforderlich werden. Dennoch sind Wirbelstromsensoren vorteilhaft wegen ihrer Robustheit und ihrer hohen möglichen Betriebstemperaturen und hohen Grenzfrequenzen gut einsetzbar.

Im Stand der Technik ist auch allgemein bekannt, eine 20 axiale Erstreckung dadurch zu erfassen, dass die be-kannten Abstandssensoren in einem vorbekannten Winkel zum Messobjekt angeordnet werden. Die vorbeschriebene Problematik besteht jedoch auch hier.

25 D. h., berührungslose Wegsensoren nach dem Wirbelstrom-prinzip eignen sich gut für Abstandsmessungen, während Stellungsmessungen mit diesen Sensoren z. B. eine schiefe Ebene etwa am Messobjekt erfordern, um mit dem Abstandssignal gleichzeitig ein Weganteil zu erfassen.

30 In der Dissertation „Untersuchung eines induktiven Spi-ralsensors als Wegaufnehmer und Anwendung des Sensor-elementes in Mikroelektronik-Systemen“, Fortschritt-Berichte VDI Reihe 8 Nr. 120. VDI-Verlag, Düsseldorf,

DE 200 11223 U1

26.06.00

3

1986, von Dieter Kohn, werden Flachspulen, die mit Leiterplattentechnik hergestellt wurden, untersucht. Ziel war, einen einfachen und prinzipnahen Sensor mit einer Mikrorechner-Elektronik zu kombinieren, wobei im Mikro-  
5 rechner die Linearisierung, Temperaturkompensation und Kalibrierung vorgenommen werden soll. Die Flachspulen werden ebenfalls zur Abstandsmessung eingesetzt. Aber auch hier wird angestrebt, das gesamte Feld der Spule in Messrichtung auf das Messobjekt zu richten. Die  
10 durch das Spulenfeld hervorgerufene Wirbelstrombildung im Messobjekt bewirkt über die Rückwirkung auf die Messpule eine Erhöhung des Verlustwiderstandes der Messpule. Diese Änderung des Verlustwiderstandes beim bekannten Verfahren wird in der Regel als Dämpfungs-  
15 änderung in einem Schwingkreis ausgewertet. Die ebenfalls auftretende Änderung der Induktivität, bei nicht-magnetischen Messobjekten ergibt sich eine Verringerung der Induktivität, bei magnetischen Messobjekten eine Erhöhung der Induktivität, bleibt dabei unberücksichtigt. Hier findet somit tatsächlich auch nur eine Ab-  
20 standsmessung statt. Darüberhinaus werden Flachspulen für Wirbelstromsensoren im Stand der Technik kaum benutzt, da durch die Leiterzwischenräume die Bündelung des magnetischen Feldes sehr viel schlechter ist als  
25 bei herkömmlich gewickelten Drahtspulen.

Dies ist jedoch bei der üblichen Abstandsmessung mit Wirbelstromsensoren äußerst wichtig. Denn ausgehend von der Sensorspule werden über das sich ausbreitende mag-  
30 netische Feld Wirbelströme im Messobjekt erzeugt, weshalb das Feld möglichst groß sein soll. Das Messobjekt muß dabei leitend und kann auch magnetisch sein. Das von den Wirbelströmen erzeugte Feld baut ein Feld auf, dass dem Erregerfeld entgegengesetzt ist. Die Wirkung

DE 200 11223 U1

4 26.06.00

ist dabei umso stärker, je näher sich das Messobjekt an der Sensorspule befindet. Der nur schwierig zu erfassende theoretische Formelzusammenhang ist z. B. „Systemtechnik induktiver Weg- und Kraftaufnehmer, Aufnehmer und Anschlussgeräte“, expert Verlag, Ehningen bei Böblingen, 1992, von Horst Rudolf Loos, Seite 52 ff. zu entnehmen. Die erzeugten Wirbelströme wirken danach dem erregenden Feld entgegen und verringern die Selbstinduktivität der Erregerspule. Der Verlustwiderstand der Kurzschlusswindung hängt dabei von der Leitfähigkeit des Objektmaterials und vom Abstand zwischen Erregerspule und Objekt ab. Ist das Messobjekt zusätzlich magnetisch, so wird diese Rückwirkung auf die Erregerspule durch die wirksame Permeabilität berücksichtigt.

Die Sensorspule ist i. d. R. Bestandteil eines Schwingkreises mit einer recht hohen Resonanzfrequenz von 1 bis 2 Megahertz. Die Wirbelströme des Messobjektes verursachen eine vom Abstand des Messobjektes abhängige Bedämpfung des Schwingkreises, die dann ausgewertet wird. Alle im Stand der Technik bekannten induktiven Sensoren arbeiten nach vorstehendem Prinzip, also der Beeinflussung/Dämpfung des aus der Spule austretenden Magnetfeldes, abhängig von deren axialem Abstand vom Messobjekt.

Aus dem Beitrag von Otto Danz „Relativdehnungsaufnehmer zur Turbinenüberwachung“, in der Zeitschrift Energie und Technik, Oktober 1969, Seite 406 bis 408, ist ein Prinzip eines Differenzübertragers für eine Wegmessung bekannt. Danach bildet der Messbund der Turbinenwelle einen niederohmigen magnetischen Widerstand, so dass die Spannung an der Messspule von der Stellung des

DE 200 11223 U1

26.06.00

5

Messbundes abhängt. An den Klemmen der Sekundärspule wird nur dann ein Ausgangsignal gemessen, wenn die Symmetrie gestört wird. Dies geschieht, wenn der Messbund sich aus der Mittellage bewegt. Bei Verwendung eines

5 phasengesteuerten Gleichrichters wird auch die Richtung der Verlagerung erkannt. Dieses aufwendige Prinzip ist für Arbeitstemperaturen bis ca. 350°C und zu messende Wege bis ca. 40 mm geeignet.

10 Ferner sind berührungslose Langwegaufnehmer aus „Robuste Wegsensoren für extreme Belastungen. SENSOR '83 Transducer-Technik: Entwicklung und Anwendung“, Konferenz Basel 17. - 19. Mai 1983, von D. Krause und „Linearer, kontaktloser Umformer für große Wege sowie 15 hohe thermische und dynamische Belastung“, Messen + Prüfen/Automatik, Januar/Februar 1981, Seite 43/45, von D. Krause bekannt. Bei derartigen Sensoren wird als Messobjekt ein Kurzschlussring benutzt, der über einen Schenkel des Sensors berührungslos bewegt wird. Allerdings tritt bei diesen Wegaufnehmern besonders nachteilig 20 eine physikalisch bedingte Nichtlinearität auf.

Aus der DE 198 32 854 A1 ist eine Einrichtung zur Messung von linearen Verschiebungen eines Rohres mit 25 Hilfe eines koaxial im Rohr angeordneten stabförmigen Sensors bekannt, der schon eine Kopplung zum Messobjekt nur schwer ermöglicht.

30 Die im Stand der Technik bekannten Vorrichtungen und induktiven Sensoren sind daher nur wenig geeignet, die der vorliegenden Erfindung zugrundeliegende Aufgabe befriedigend zu lösen.

DE 200 11 223 U1

26.06.00

6

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine Vorrichtung zur berührungslosen Wegmessung, insbesondere zur Stellungs- und Bewegungserkennung zu schaffen, die äußerst einfach mit integrierender Technik aufgebaut  
5 ist und weitgehend unabhängig vom berührungslosen Abstand zu einem Messobjekt direkt dessen Bewegung oder Stellung orthogonal zur Spulenachse erfasst.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, dass  
10 jede Spule mit in einer Ebene schneckenförmig angeordnetem Leiter ausgebildet ist und eine von dessen zwei ebenen Oberflächen eine Messfläche bildet, die ein in Abstand angeordnete Messobjekt abhängig von dessen Bewegung parallel zur Messfläche unterschiedlich bedeckt.

15 Überraschenderweise hat sich gezeigt, dass gute Messergebnisse zur Wegmessung erzielt werden, wenn ein Target oder ein Messkörper im Gegensatz zu den herkömmlichen Sensoren (zur Abstandsmessung) in einem konstanten Abstand über die Oberfläche einer Flachspule geführt wird, wobei nur die vom Target abgedeckten Bereiche gedämpft werden. Ein lineares Verhalten kann einfach über die Geometrie der Messfläche der Flachspulen sichergestellt werden.

25 Erfindungsgemäß ist ferner vorgesehen, dass die Messfläche eine dreieckige oder quadratische oder rechteckige oder kreisförmige oder elliptische Grundfläche mit schneckenförmiger Anordnung der Leiter hat. Hierdurch ist es auf einfache Weise möglich, je nach Anwendungszweck eine Messfläche zu bilden, die ein lineares Verhalten gewährleistet.

DE 20011223 U1

7 26.06.00

Erfindungsgemäß ist ferner vorgesehen, dass der Sensor einen Träger und/oder eine Ferritplatte hat und die Ferritplatte die Flachspule direkt oder eine Stützplatte trägt, die die Flachspule aufnimmt. Danach kann 5 die Flachspule direkt auf einer Ferritplatte angeordnet sein, die der Verbesserung des Spulenfeldes und der Abschirmung von Störfeldern auf der Rückseite dient. Ferner kann zwischen Ferritplatte und Flachspule eine Stützplatte angeordnet sein. Die Stützplatte dient ins- 10 besondere dem Einsatz im Hochtemperaturbereich. Darüberhinaus kann vorgesehen sein, dass die Ferritplatte auf einem Träger angeordnet ist. Der Träger dient in der Regel einer robusten Lagerung der Ferritplatte.

15 Vorteilhaft ist ferner vorgesehen, dass der Träger aus Metall oder Keramik oder Kunststoff oder Leiterplattenmaterial, die Ferritplatte aus einem ferrimagnetischen Material oder einer Keramik mit entsprechenden magnetischen, elektrischen Eigenschaften und die Stützplatte 20 aus Glas oder Keramik sind. Wie bereits erwähnt, dient der Träger einer robusten Lagerung und kann quasi aus beliebigem Material hergestellt sein. Er lässt sich folglich gut z. B. in bestehende Aufbauten integrieren. Die Ferritplatte ist aus vorstehendem Material, um ins- 25 besondere eine elektromagnetische Abschirmung zu gewährleisten. Somit kann der Träger auch aus Metall sein, da anderenfalls der metallische Träger die Wirkungen eines Messobjektes auf die Flachspule haben würde. Anstelle der Ferritplatte können auch bestimmte 30 Keramiken Verwendung finden, die entsprechende magnetische, elektrische Eigenschaften aufweisen. Die Stützplatte weist durch die verwendeten Materialien eine gute Eignung für hohe Temperaturen z. B. bis ca. 380°C auf.

DE 200 11223 U1

26.06.00

8

Vorteilhaft ist ferner vorgesehen, dass die Flachspule auf der Ferritplatte oder der Stützplatte aufgesputtert oder aufgedruckt ist und die Stützplatte vollständig im

5 Bereich der Flachspule auf der Ferritplatte aufliegt. Hierdurch sind besonders einfache und genaue, aber im Low-Cost-Bereich angesiedelte Herstellungsverfahren möglich, wobei gerade die Mehrebenentechnik sogar eine einfache aber genaue Verstärkung des Magnetfeldes zur

10 Folge haben kann.

Erfindungsgemäß ist ferner vorgesehen, dass die Sensor-  
elektronik integraler Bestandteil des induktiven Sen-  
sors ist. Insbesondere aufgrund der möglichen Verwen-  
15 dung von der Sputter- und Drucktechnik sowie von nor-  
malen Leiterbahnen ist die Integration der Sensorelek-  
tronik besonders einfach.

Vorteilhaft ist ferner vorgesehen, dass die Steuerelek-  
tronik integraler Bestandteil des induktiven Sensors  
und der Flachspule ist. Hierdurch ist es sogar möglich,  
die Sensorelektronik platzsparend direkt im Bereich der  
Flachspulen anzuordnen.

20 25 30

Ferner ist vorteilhaft vorgesehen, dass die Flachspule Bestandteil eines elektrischen Schwingkreises ist und eine in die Sensorelektronik integrierte Brückenschal-  
tung zu deren Bedämpfung bzw. Auswertung bei Frequenzen von Kilohertz bis Megahertz aufweist. Hierdurch können  
quasi alle mit der Dünnschichttechnik zusammenhängenden Vorteile genutzt werden. Die Sensorelektronik wird da-  
durch einfach herstellbar und kann aufgrund einer Brückenschaltung auch mit einfachen Bauelementen

DE 200 11223 U1

26.06.00

9

ausgerüstet sein, die für die genannten Frequenzen geeignet sind.

5 Vorteilhaft ist ferner vorgesehen, dass die Flachspule ganz oder teilweise direkt auf einen Siliziumchip gedruckt oder gesputtert ist, der auch alle weiteren Schaltungen aufweist. Hierdurch können anmeldungsgemäß Standardbauteile von höchster Qualität und Präzision direkt eingesetzt werden.

10 Weiter ist vorteilhaft vorgesehen, dass das die Messfläche beeinflussende Messobjekt elektrisch leitend ist oder das Messobjekt ein elektrisch leitendes Target oder Messbund aufweist und abhängig von dessen Stellungen eine geometrisch vorbestimmbare Spulenfläche der Flachspule abdeckt. Hierdurch kann ein elektrisch leitendes Messobjekt, das zusätzlich magnetisch sein kann, direkt die Messfläche beeinflussen. Im Fall einer Längserstreckung einer Turbinenachse sogar zunehmend abdecken. Es ist auch denkbar, im Fall eines elektrisch nicht leitenden Messobjektes ein Target darauf/daran anzuordnen und dies entsprechend wirken zu lassen/auszunutzen. Allerdings ist es auch denkbar, ein schmales Target, ähnlich einem Streifen, zu verwenden, welches sich über die Messfläche bewegt und aufgrund der Geometrie der Messfläche unterschiedlich viel Spulenfläche abdeckt. Die unterschiedliche Bedämpfung ist dann Maß für die Bewegung.

15 20 25 30 Anmeldungsgemäß ist ferner vorgesehen, dass eine rechteckige Messfläche diagonal geteilt je eine dreieckige Flachspule hat, wobei deren Induktivitäten und Widerstände eine Hälfte einer Brückenschaltung bilden, deren andere Hälfte mit Widerständen zur Vollbrücke ergänzt

DE 200 11223 U1

ist. Diese Anordnung ist besonders vorteilhaft, da sie gleichzeitig zur Kompensation des Abstandseinflusses dient. Bei unerwünschter radialer Bewegung des Messobjektes findet nämlich eine gegenläufige Änderung der 5 Induktivitäten und Widerstände der beiden Spulen statt, die, ergänzt zu einer Vollbrücke mit Widerständen, eine abstandsunabhängige Messung ermöglichen.

Gemäß einer besonderen Ausgestaltung ist ferner vorgesehen, dass ein zweiter Sensor, mit diagonal in zwei 10 Flachspulen geteilter Messfläche, derart angeordnet ist, dass das Messobjekt symmetrisch zwischen beiden Sensoren liegt und die je zwei Flachspulen jedes Sensors die Induktivitäten und Widerstände je einer Hälfte 15 der Brückenschaltung bilden. Hierdurch kann eine Signalverdopplung bei gleichzeitiger Kompensation des unerwünschten radialen Abstandseinflusses erfolgen. In Verbindung mit einem phasenrichtigen Gleichrichter kann 20 eine vorzeichenrichtige Bewegung des Messobjektes aus der Nullage heraus angezeigt werden.

Vorteilhaft ist ferner vorgesehen, dass eine rechteckige Messfläche diagonal geteilt zwei dreieckige Flachspulen hat, wobei die Induktivität und der Widerstand einer Flachspule und ein Ergänzungswiderstand 25 eine Hälfte einer Brückenschaltung bilden, deren andere Hälfte diagonal mit Induktivität und Widerstand und einem weiteren Ergänzungswiderstand zur Vollbrücke ergänzt ist. Insbesondere im Fall der zunehmenden Vollabdeckung einer entsprechend geteilten Flachspule hat 30 diese Diagonalbrücke eine qualitativ hohe und weitgehend verzerrungsfreie Auswertung gezeigt, die die für beide Flachspulen zunehmende Abdeckung in geeigneter Weise berücksichtigt.

Anmeldungsgemäß ist ferner vorgesehen, dass das Target oder der Messbund dem Messobjekt angepasst und/oder rechteckig und/oder bogenförmig und/oder ringförmig

5 ist. Insbesondere im Fall von Messungen von Kolbstellungen von Druckluft- oder Pneumatikzylindern sowie eines Konusses von Durchflussmessgeräten kann hierdurch eine einfache Anpassung an den Messzweck erfolgen.

10 Ferner ist anmeldungsgemäß vorgesehen, dass die Messfläche des Sensors zur Bewegungsmessung von Kugeln oder Rollen in Lagern in deren zentraler Nähe angeordnet ist und eine kleinere Querschnittsfläche als das Messobjekt aufweist. Hierdurch ist die Vorrichtung sogar geeignet,

15 sicher die Bewegungen von Kleinstteilen ohne sonstige technische Aufwendungen zu gewährleisten.

Ferner ist vorteilhaft vorgesehen, dass die Messfläche des Sensors kreisbogenförmig ist, um eine Bewegung auf 20 einem Kreisbogen zu erfassen. Hierdurch sind selbst Winkelmessungen möglich, d.h., eine Wegstreckenmessung entlang eines Kreisbogens.

Ferner ist vorteilhaft vorgesehen, dass die Messfläche 25 des Sensors in einem Bereich gewünschter größter Auflösung eine große Flächenänderung hat. Hierdurch sind beispielsweise charakteristische Signalbilder beim Vorbeibewegen von bestimmten Formteilen, wie z. B. Münzen, erzielbar, so dass sich die erfindungsgemäße Vorrichtung 30 auch zum Sortieren z. B. von Münzen eignet.

Ferner ist erfindungsgemäß vorgesehen, dass ein Gleichrichter integraler Bestandteil der Sensorelektronik ist. Wie bereits erwähnt, ist es in Verbindung mit ei-

26.06.00

12

nem phasenrichtigen Gleichrichter ohne weiteres möglich, eine vorzeichenrichtige Bewegung des Messobjektes aus der Nullage heraus anzuzeigen.

5 Vorteilhaft ist vorgesehen, dass eine Schmitt-Trigger-Elektronik integraler Bestandteil der Sensorelektronik ist und die Sensorelektronik ein Schwellensignal abgibt. Hierdurch können Schwellenwertschalter gebaut werden.

10 Vorteilhaft ist ferner vorgesehen, dass die Vorrichtung vollständig in einem Gehäuse angeordnet ist. Hierdurch ist sie kompakt und geschützt von Umwelteinflüssen auch bei robusten Umgebungsbedingungen sicher einsetzbar.

15 Zusammengefasst liegt somit der Erfindung eine Messspule als Flachspule zugrunde, die in einem konstanten, geringen Abstand von einem Messobjekt berührungslos überquert wird. Beispielsweise kann, zwecks linearen Verhaltens, die Messfläche dreieckig ausgeführt sein.

20 Mit einem Messbund auf einer Turbinenwelle kann somit und damit die Axialerstreckung der Turbinenwelle erfasst werden. Hierbei wird ausgenutzt, dass das von jedem Stromleiter um sich herum ausgebildete Magnetfeld

25 durch die örtliche Bedeckung des Messobjektes nur entsprechend der Bedeckungsfläche über den Wirbelstromeffekt beeinflusst wird. Bei der Bewegung des Messobjektes von einer zu einer anderen Position findet in Abhängigkeit vom Messweg eine zunehmende oder abnehmende Abdeckung von Leiterelementen der Messspule statt.

30 Das Messobjekt kann dabei die Messspule als Streifen überqueren oder aber als z. B. rechteckiges Messobjekt zunehmend vollständig abdecken. Die Umformung des Messweges in ein elektrisches Messsignal kann bei den be-

DE 200 11 223 U1

kannten Methoden über einen Schwingkreis, dessen Induktivität aus der Messspule besteht und von einem Oszillator gespeist wird, vorgenommen werden. Besonders vorteilhaft für die Erfindung hat sich die Anwendung einer  
5 Wechselstrombrückenschaltung erwiesen. Die z. B. dreieckige Flachspule repräsentiert eine Induktivität und einen Widerstand und eine entgegengesetzte weitere dreieckige Flachspule, die die erste zu einem Rechteck ergänzt, repräsentiert eine weitere Induktivität und  
10 einen weiteren Widerstand. Bei Bewegung des Messobjektes von der einen zu einer anderen Position findet eine gegenläufige Änderung der Induktivitäten und Widerstände in den Flachspulen statt. Diese Induktivitäten und Widerstände bilden eine Hälfte einer Brückenschaltung  
15 und können auf der anderen Hälfte mit Widerständen zu einer Vollbrücke ergänzt werden. Damit kann eine zur Verlagerung des Messobjektes proportionale Messspannung zwischen den Messpunkten einer Brückenschaltung abgenommen werden. In Verbindung mit einem phasenrichtigen  
20 Gleichrichter kann somit eine vorzeichenrichtige Bewegung des Messobjektes aus der Nullage heraus angezeigt werden. Die Vorteile der Brückenschaltung liegen insbesondere in der Reduzierung der Temperaturabhängigkeit der Messeffekte und in der Abstandsabhängigkeit. Hierzu  
25 kann zur Verdopplung des Messsignals eine symmetrische weitere Sensoranordnung vorgesehen sein. Eine Diagonalbrückenschaltung hat die weiter oben beschriebenen Vorteile.  
30 Weitere bevorzugte Ausgestaltungen der Erfindung ergeben sich aus den Unteransprüchen.

Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird nachfolgend anhand einer Zeichnung näher erläutert. Darin zeigt:

DE 200 11 223 U1

Fig. 1 schematisch eine erfindungsgemäße Vorrichtung bezüglich eines Messobjektes mit einem Sensor,  
Fig. 2 schematisch eine erfindungsgemäße Vorrichtung  
5 gemäß Fig. 1 mit zwei Sensoren,  
Fig. 3 schematisch die Messfläche eines Sensors einer erfindungsgemäßen Vorrichtung, und  
Fig. 4 ein Ersatzschaltbild einer Brückenschaltung zur  
10 Ermittlung des Messergebnisses bei  
Mehrspulensensoren.

Fig. 1 zeigt eine erfindungsgemäße Vorrichtung 10 zur berührungslosen Wegmessung, beispielsweise einer Welle 11, die eine Turbinenwelle sein kann und sich in  
15 ihrer Längserstreckung, in Fig. 1 von rechts nach links, bewegt, wie dies mit unterbrochenen Linien 12 und Pfeil D angedeutet ist. Die Vorrichtung 10 weist einen induktiven Sensor 13 auf, der zur Welle 11 in Abstand angeordnet ist. Der Sensor 13 hat eine plane  
20 Messfläche 14, die von einer Flachspule 15 gebildet wird.

Die Flachspule 15 kann direkt auf einer Ferritplatte 16 angeordnet sein oder zunächst auf einer Stützplatte 17, die ihrerseits auf der Ferritplatte 16 angeordnet ist.  
25 Die Ferritplatte 16 ist ihrerseits wiederum auf einem Träger 18 angeordnet, der ihr Halt verleiht und aus quasi beliebigem Material gefertigt sein kann, wie beispielsweise Metall, Kunststoff, Leiterplattenmaterial oder auch einer Keramik. Die Ferritplatte 16 ist aus  
30 ferrimagnetischem Material oder auch einer Keramik mit entsprechenden elektrischen, magnetischen Eigenschaften. Sie dient der Abschirmung elektromagnetischer Effekte seitens des Trägers 18, der daher auch aus Me-

26.06.00  
15

tall aufgebaut sein kann. D. h., die von der Messfläche 14 abgewandte zweite Oberfläche 19 der Flachspule 15 ist fest auf einem Untergrund angeordnet und frei von jeglichen elektromagnetischen Einstrahlungen.

5 Die Stützplatte 17 dient i. d. R. als thermisch robuste Stütze der Flachspule 15. Durch die Verwendung von Glas oder Keramik für die Stützplatte 17 können Temperaturen von bis zu 380°C sicher erreicht werden.

10 Eine besonders einfache Vorrichtung 10 kann bei besonderer Wahl der Materialien sogar lediglich aus der Ferritplatte 16 und der darauf direkt angeordneten Flachspule 15 bestehen. Die Stützplatte 17 und Träger 18 entfallen.

15 Die Vorrichtung 10 umfaßt ferner, allerdings nicht weiter dargestellt, eine Sensorelektronik mit Schwingkreisen etc., eine Brückenschaltung 20 und eine Gleichrichterschaltung mit den erforderlichen Elementen und Verbindungen.

20 Die Welle 11 bewegt sich in Richtung des Pfeils D. Sie trägt ein Messbund/Target 21, welches elektrisch leitend sein muß und auch magnetisch sein kann. Bei Bewegung in Richtung Pfeil D bewegt sich die Welle 11 und damit auch das Target 21 parallel und orthogonal zur Messfläche 14. Die Messfläche 14 der Flachspule 15  
25 weist mindestens einen Leiter 22 je Flachspule 15 auf, der in der Ebene der Messfläche 14 schneckenförmig angeordnet ist. Vorteilhaft kann der Leiter 22 derart schneckenförmig angeordnet sein, dass die Grundfläche der Messfläche 14 dreieckförmig ist. Bereits ohne Fig.  
30 3 zu studieren, ist es vorstellbar, dass im Fall einer dreieckförmigen Messfläche 14 bei Bewegung des Tar-

DE 200 11223 U1

gets 21 mehr oder weniger Leiter 22 durch das Target 21 abgedeckt werden. Im Target 21 werden dadurch mehr oder weniger Wirbelströme erzeugt, die letztlich bedämpfend auf den induktiven Sensor 21 wirken und die Auswertung 5 eines Stellungssignals ermöglichen. Bei einer bestimmten Materialwahl kann auch die Welle 21 selbst durch stärkere oder weniger starke Abdeckung der Messfläche 14 ein entsprechendes Signal ermöglichen.

10 Im Fall von anderen zu erfassenden Bewegungen kann der Leiter 22 geometrisch anders angeordnet sein, so z. B. eine quadratische oder rechteckige oder kreisförmige oder elliptische Messfläche 14 gebildet wird. Vorteilhaft hat sich jedoch gezeigt, dass im Fall der dargestellten Längserstreckungsmessung einer Welle 11 radiale Bewegungen, aufgrund von Vibrationen etc. der Welle 11 selbst, zu Messschwankungen führen, da das elektromagnetische Feld zur Flachspule 15 stark abstandsabhängig ist. Dieser Einfluß lässt sich anmeldungsgemäß 15 äußerst einfach dadurch eliminieren, dass eine weitere dreieckförmige Messfläche 14 derart zusammen mit einer 20 ersten Flachspule 15 angeordnet ist, dass eine diagonal geteilte rechteckige oder quadratische Gesamt/Messfläche 14 entsteht. Bei einer entsprechenden Auswertung können die Änderungen der entgegengesetzten Spulensignale 25 zu einer Eliminierung des Abstandseffektes führen.

30 Fig. 2 zeigt zwei Vorrichtungen 10, deren Messflächen 14 parallel und in Abstand zueinander und gegenüberliegend angeordnet sind. Der Abstand zwischen den Messflächen 14 ist derart bemessen, dass die Welle 11 symmetrisch zwischen beiden Vorrichtungen 10 angeordnet sein kann. Bei gleicher sonstiger Ausgestaltung der einzelnen Vorrichtungen 10 und auch der Wel-

26.06.00  
17

le 11 mit Target 21 kann hierdurch auf einfachste Weise eine Signalverdoppelung erzielt werden. Selbstverständlich ist es auch möglich, weitere Vorrichtungen 10 im Umfangsbereich der Welle 11 entsprechend anzuordnen 5 und extern die einzelnen von den Vorrichtungen 10 gewonnenen Daten einer Auswertung zuzuführen. Hierdurch kann nicht nur eine Verstärkung des Ausgangssignals erzielt werden, sondern auch die Messgenauigkeit erhöht werden, wie auch die Erfassung komplexer Oberflächen- 10 verschiebungen auf einem Gegenstand, die z. B. bei Zugversuchen beliebiger Gegenstände entstehen.

Fig. 3 zeigt die Vorrichtung 10 in einer Draufsicht auf die Messfläche 14. Gut erkennbar sind zwei Flachspulen 15 mit je einem Leiter 22 mit je dreieckförmiger 15 Grundfläche, wobei die Flachspulen 15 sich zu einer rechteckigen Gesamt/Messfläche 14 ergänzen. Auch hier ist das Target 21 angedeutet, das in Richtung Pfeil D bewegt wird, bis zur gestrichelten Darstellung 21 und dabei unterschiedlich viele Spulenabschnitte, letztend- 20 lich Flächen der Flachspulen 15 erfasst bzw. bedeckt. Entsprechend der Geometrie findet dies gegenläufig statt, d. h., bei der einen Spule findet dies zunehmend statt, bei der anderen Spule 15 gleichermaßend abnehmend. Die plane Messfläche 14 ist dabei zentral auf der 25 Stützplatte 17 angeordnet, die wiederrum auf der größeren Ferritplatte 16 befestigt ist. Die Ferritplatte 16 hat immer eine größere Erstreckung als die Mess- fläche 14 und damit auch der Stützplatte 17, um eine 30 sichere vollständige Abschirmung der Messfläche 14, also des induktiven Sensors 12 auf der Seite der Oberfläche 19 zum Träger 18 sicherzustellen.

DE 200 11223 U1

26.06.00  
18

Obgleich nicht dargestellt, kann die Steuerelektronik mit allen Elementen, so auch dem Schwingkreis, der Brückenschaltung 20, ggf. einem Schmitt-Trigger etc. mit der gleichen Technik wie auch die Flachspule 15 5 selbst ausgebildet sein und direkt auf der Meßfläche 14 angeordnet werden. Besonders vorteilhaft hat sich hierfür die Sputter-Technik erwiesen oder auch die Technik von gedruckten Schaltungen, auch direkt auf einen Siliziumchip, der dann auch die elektrischen Schaltungen 10 enthalten kann. Beides sind Techniken, die einschichtig oder mehrschichtig ausgeführt werden können und zu einem geringen Preis bei hoher Güte erhältlich sind.

Fig. 4 zeigt eine Brückenschaltung 20. Die Brückenschaltung 20 besteht aus einer ersten Hälfte 23 gemäß 15 Linie A-A mit alternativen im unteren Brückenzweig gem. Linie a-a und b-b und einer zweiten Hälfte 24 gemäß Linie B-B oder C-C oder D-D. Es handelt sich vorzugsweise um eine Wheatstonesche Brückenschaltung für Wechselstrom. Im Fall nur einer Vorrichtung gemäß Fig. 1 20 mit einer Gesamt/Messfläche 14 mit zwei Flachspulen 15 gemäß Fig. 3 und einem schmalen Target 21 hat sich eine Brückenschaltung 20 als vorteilhaft erwiesen, bei der die Induktivität 25 und der Widerstand 26 der ersten Flachspule 15 und die Induktivität 27 und der Widerstand 28 der zweiten Flachspule 15 in der ersten Hälfte 23 gem. Linie A-A und a-a in Kontakt sind. Die ange deuteten Stecker 42 sind in Kontakt gebracht. Durch Bewegung des Targets 21 gem. Fig. 3 findet eine gegenläufige Änderung der entsprechenden Induktivitäten 25 und 25 27 und Widerstände 26 und 28 andererseits statt. Die Widerstände 29 und 30 bilden in diesem Fall die Brückenergänzung zur Vollbrücke in der zweiten Hälfte 24 gemäß Linie B-B der Brückenschaltung 20. Zwischen 30

DE 200 11223 U1

28.08.00  
19

den Messpunkten 31, 32 kann die zur Verlagerung des Messobjektes proportionale Messspannung abgegriffen werden. In diesem Fall sind die angedeuteten Stecker 33 in Kontakt gebracht.

5 Im Fall von zwei Sensoren 13 gemäß Fig. 2 mit jeweils zwei Flachspulen 15 je Gesamt/Messfläche 14 kann gemäß einer vorteilhaften und äußerst einfachen Brückenschaltung 20 bei unverändert geschalteter erster Hälfte 23 statt der zweiten Hälfte 24 gemäß B-B die zweite Hälfte 24 gemäß C-C über die Stecker 34 kontaktiert werden, die die erste Hälfte 23 der Brückenschaltung 20 gemäß Linie A-A und a-a zur Vollbrücke ergänzt. Die Induktivität 35 und der Widerstand 36 repräsentieren die Kennwerte der ersten Flachspule 15 des zweiten Sensors 13. 15 und die Induktivität 37 und der Widerstand 38 die Kennwerte der zweiten Flachspule 15 des zweiten Sensors 13. Auch hier kann eine zur Verlagerung des Messobjektes proportionale Messspannung zwischen den Messpunkten 31 und 32 abgenommen werden. In Verbindung mit einem 20 phasenrichtigen, nicht dargestellten Gleichrichter kann eine vorzeichenrichtige Bewegung des Messobjektes 11 aus der Nullage heraus angezeigt werden.

Im Fall von einem Sensor 13 gem Fig. 2, mit zwei Flachspulen 15 gem. Fig. 3 und einem die Gesamt/Messfläche 14 zunehmend oder abnehmend abdeckenden Target 21 hat sich eine Brücken-Diagonal-Schaltung 20 als äußerst vorteilhaft erwiesen, bei der die Induktivität 25 und der Widerstand 26 der ersten Flachspule 15 der ersten Hälfte 23 gem. Linie A-A im oberen Brückenzweig, die Induktivität 27 und der Widerstand 28 der zweiten Spule 15 in der zweiten Hälfte 24 gem. Linie D-D im unteren Brückenzweig angeordnet sind, wobei die

DE 200 11223 U1

28.06.00  
20

zweite Hälfte 24 über die Stecker 44 in Kontakt kommt.  
Die die Brückenschaltung ergänzenden Widerstände 39 und  
40 werden in der ersten Hälfte 23 gem. Linie A-A und b-  
b über die Stecker 43 bzw. in der zweiten Hälfte 24 im  
5 oberen Brückenzweig angeschlossen bzw. angeordnet. Bei  
dieser Diagonalbrückenschaltung 20 kann eine zur Verla-  
gerung des Messobjektes proportionale Messspannung  
zwischen den Messpunkten 31 und 32 abgenommen werden.

Die Vorteile der vorgeschlagenen Brückenschaltung 20  
10 liegen insbesondere in der Reduzierung der Temperatur-  
abhängigkeit der Messeffekte und der Abstandsabhängi-  
gkeit.

Die in der vorstehenden Beschreibung, in den Fig. 1 bis  
4 sowie in den Ansprüchen offenbarten Merkmale der Er-  
15 findung können sowohl einzeln als auch in beliebiger  
Kombination für die Verwirklichung der Erfindung in  
ihren verschiedenen Ausführungsformen wesentlich sein.

DE 200 11223 U1

A N S P R Ü C H E

1. Vorrichtung zur berührungslosen Wegmessung, insbesondere für Stellungs- und Bewegungserfassungen, mit einer Sensorelektronik zur Bereitstellung eines Wechselstromes und Auswertung dessen Änderungen und einem induktiven Sensor mit mindestens einer Spule, dadurch gekennzeichnet, daß jede Spule (15) mit in einer Ebene schneckenförmig angeordnetem Leiter (22) ausgebildet ist und eine von dessen zwei ebenen Oberflächen eine Messfläche (14) bildet, die ein in Abstand angeordnete Messobjekt (11) abhängig von dessen Bewegung parallel zur Messfläche (14) unterschiedlich bedeckt.  
5
2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Messfläche (14) eine dreieckige oder quadratische oder rechteckige oder kreisförmige oder elliptische Grundfläche mit schneckenförmiger Anordnung der Leiter (22) hat.  
10
3. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Sensor (13) einen Träger (18) und/oder eine Ferritplatte (16) hat und die Ferritplatte (16) die Flachspule (15) direkt oder eine Stützplatte (17) trägt, die die Flachspule (15) aufnimmt.  
15
4. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Träger (18) aus Metall oder Keramik oder Kunststoff oder Leiterplattenmaterial, die Ferritplatte (16) aus einem ferrimagnetischen Material oder einer Keramik mit entsprechenden mag-  
20

26.06.00  
22

netischen, elektrischen Eigenschaften und die Stützplatte (17) aus Glas oder Keramik sind.

5. Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Flachspule (15) auf der Ferritplatte (16) oder der Stützplatte (17) aufgesputtert oder aufgedruckt ist und die Stützplatte (17) vollständig im Bereich der Flachspule (15) auf der Ferritplatte (16) aufliegt.
- 10 6. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Sensorelektronik integraler Bestandteil des induktiven Sensors (13) ist.
- 15 7. Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuerelektronik integraler Bestandteil des induktiven Sensors (13) und der Flachspule (15) ist.
- 20 8. Vorrichtung nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Flachspule (15) Bestandteil eines elektrischen Schwingkreises ist und eine in die Sensorelektronik integrierte Brückenschaltung (20) zu deren Bedämpfung bzw. Auswertung bei Frequenzen von Kilohertz bis Megahertz aufweist.
- 25 9. Vorrichtung nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Flachspule (15) ganz oder teilweise direkt auf einen Siliziumchip gedruckt oder gesputtert ist, der auch alle weiteren Schaltungen aufweist.
- 30 10. Vorrichtung nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass

DE 200 11223 U1

26.06.00  
23

das die Messfläche (14) beeinflussende Messobjekt (11) elektrisch leitend ist oder das Messobjekt (11) ein elektrisch leitendes Target (21) oder Messbund (21) aufweist und abhängig von dessen  
5 Stellungen eine geometrisch vorbestimmbare Spulenfläche der Flachspule (15) abdeckt.

11. Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass eine rechteckige Messfläche (14) diagonal  
10 geteilt je eine dreieckige Flachspule (15) hat, wobei deren Induktivitäten (25, 27) und Widerstände (26, 28) eine Hälfte (23) einer Brückenschaltung (20) bilden, deren andere Hälfte (24) mit Widerständen (29, 30) zur Vollbrücke ergänzt ist.

15  
12. Vorrichtung nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass ein zweiter Sensor (13), mit diagonal in  
zwei Flachspulen (15) geteilter Messfläche (14), derart angeordnet ist, dass das Messobjekt (11)  
20 symmetrisch zwischen beiden Sensoren (13) liegt und die je zwei Flachspulen (15) jedes Sensors (13) die Induktivitäten (25, 27 und 35, 37) und Widerstände (26, 28 und 36, 38) je einer Hälfte (23, 24) der Brückenschaltung (20) bilden.

25  
13. Vorrichtung nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine rechteckige Messfläche (14) diagonal geteilt zwei dreieckige Flachspulen (15) hat, wobei die  
30 Induktivität (25) und der Widerstand (26) einer Flachspule (15) und ein Ergänzungswiderstand (39) eine Hälfte (23) einer Brückenschaltung (20) bilden, deren andere Hälfte (24) diagonal mit Induktivität (27) und Widerstand (28) und einem weiteren

DE 200 11223 U1

26.06.00

24

Ergänzungswiderstand (40) zur Vollbrücke ergänzt ist.

14. Vorrichtung nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Target (21) oder der Messbund (21) dem Messobjekt (11) angepasst und/oder rechteckig und/oder bogenförmig und/oder ringförmig ist.
- 10 15. Vorrichtung nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Messfläche (14) des Sensors (13) zur Bewegungsmessung von Kugeln oder Rollen in Lagern in deren zentraler Nähe angeordnet ist und eine kleinere Querschnittsfläche als das Messobjekt (11) aufweist.
- 20 16. Vorrichtung nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Messfläche (14) des Sensors (13) kreisbogenförmig ist, um eine Bewegung auf einem Kreisbogen zu erfassen.
- 25 17. Vorrichtung nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Messfläche (14) des Sensors (13) in einem Bereich gewünschter größter Auflösung eine große Flächenänderung hat.
- 30 18. Vorrichtung nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein Gleichrichter integraler Bestandteil der Sensors elektronik ist.

DE 200 11223 U1

26.06.00

25

19. Vorrichtung nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine Schmitt-Trigger-Elektronik integraler Bestandteil der Sensorelektronik ist und die Sensorelektronik ein Schwellensignal abgibt.  
5
20. Vorrichtung nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung vollständig in einem Gehäuse  
10 angeordnet ist.

DE 200 11223 U1

26-06-00

Bl. 1/2

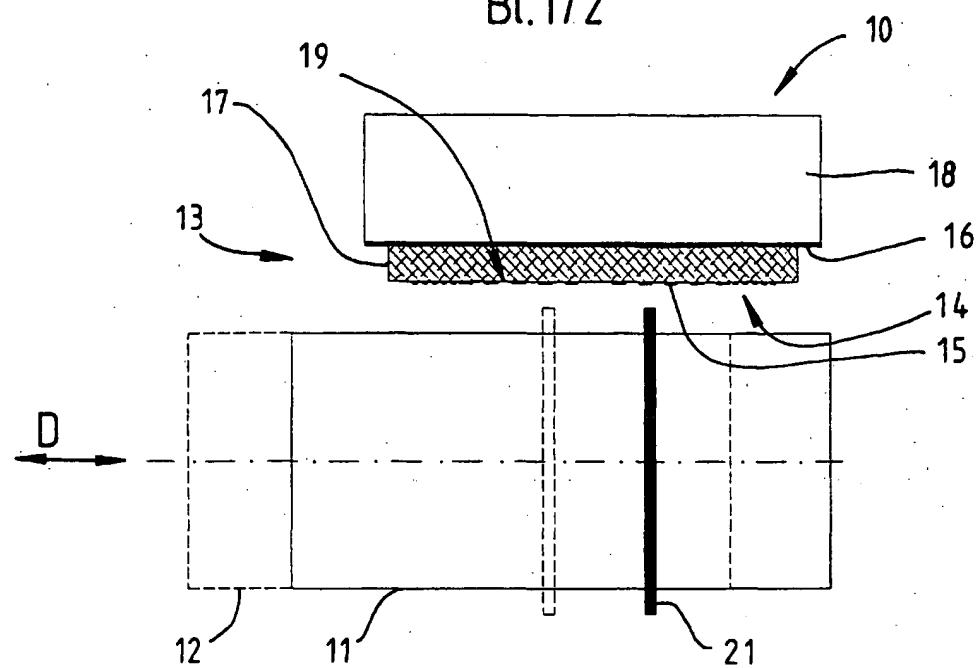


Fig. 1

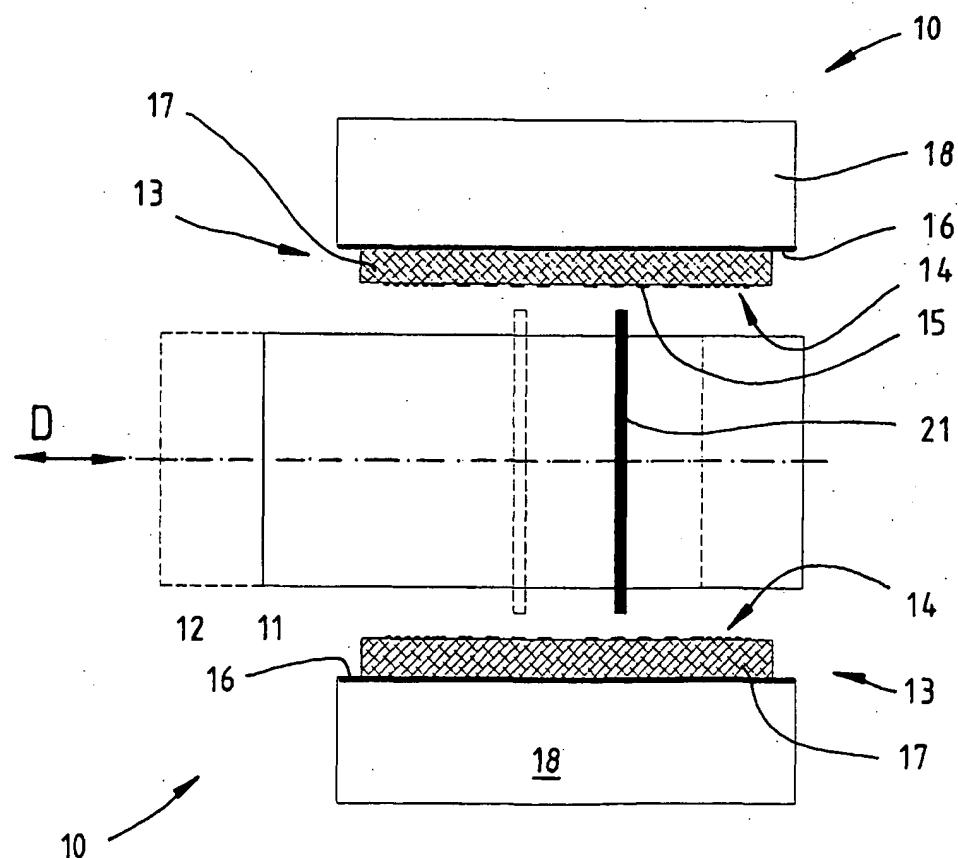


Fig. 2

DE 200 11223 U1

0058.20

30.00.00

Bl. 2/2

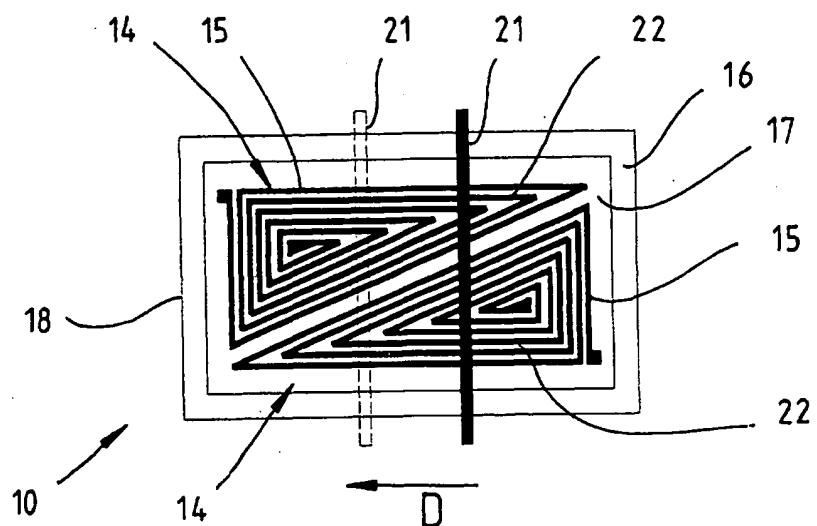


Fig. 3

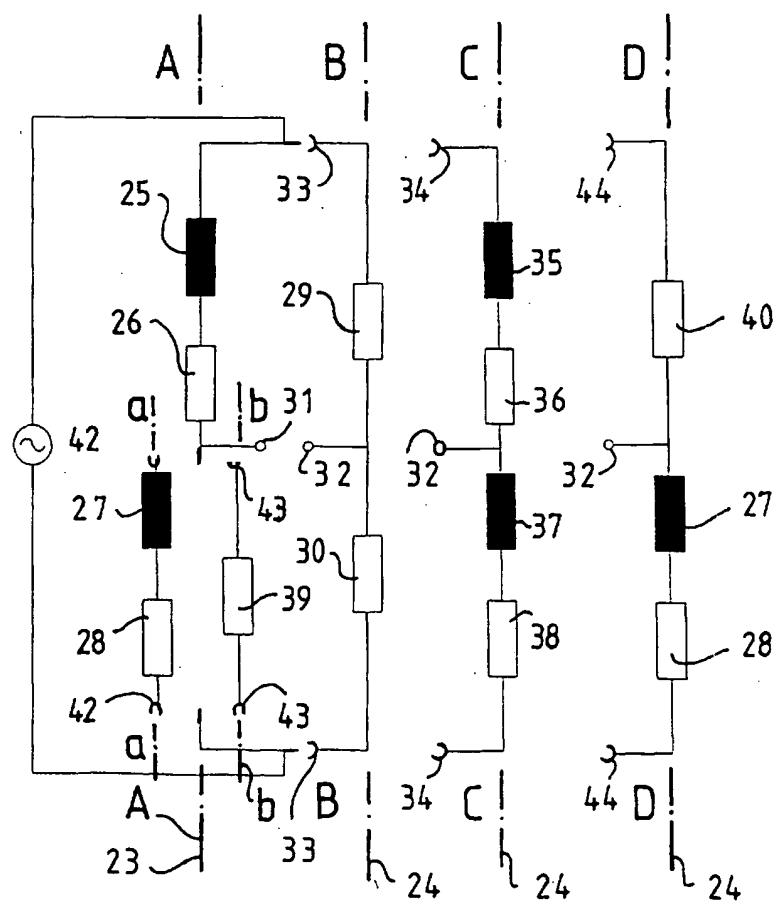


Fig. 4

DE 20011223 U1 0058.20